

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2021 рік

Інформація про план

UA-P-2021-07-11-000072-b - 5d1512e725544b41b59adffa9c857479

1. Найменування плану: ДК 021:2015: 31710000-6 - Електронне обладнання (Установка фізичного осадження матеріалів з парової фази (PCVD)) (31712000-0 – Мікроелектронні машини й апарати та мікросистеми)

2. Сума: 950 000.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 11.07.2021 18:22

Інформація про замовника

5. Найменування: Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 05416952

7. Місцезнаходження: 03028, Україна, м. Київ, Київ, Проспект Науки будинок 41

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Установка фізичного осадження матеріалів з парової фази (PCVD)

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 31710000-6 Електронне обладнання

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) КЕКВ: 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 950 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України	Спеціальний фонд	950 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Липень 2021